LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND ITS PRODUCTION

Patent number: JP8022023 Publication date: 1996-01-23

Inventor: WAKEMOTO HIROBUMI; TSUDA KEISUKE; SATANI

YUJI; NISHIMURA NORIKO; WAKITA HISAHIDE

Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

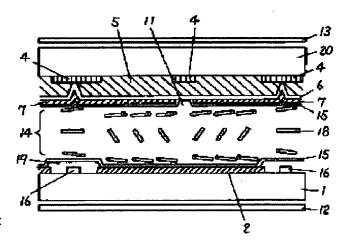
- international: G02F1/136; G02F1/1335; G02F1/1337

- european:

Application number: JP19940153535 19940705 Priority number(s): JP19940153535 19940705

Abstract of JP8022023

PURPOSE:To make it possible to exactly control the different sizes of domains of orientation and to make a visual field angle symmetrical and wider by providing the above element with electric field distortion generating sections within pixels in prescribed directions suitable for twisted nematic liquid crystals. CONSTITUTION: An empty cell is assembled by forming pixel electrodes 2 and common electrodes 7 on an upper substrate 20 and applying oriented films 15 consisting of a polyimide A on the respective electrodes. The liquid crystals 14 formed by adding left-hand chiral additives to the nematic liquid crystals and specifying the chiral pitch to 50mum are injected into the empty cell. At this time, the liquid crystal molecules 18 in the central layer of the cell thickness direction are hormzontal to the substrate and are TN oriented. The common electrodes 7 cover the parts exclusive of slits 11. These slits 11 are along the diagonal lines of the pixels by having about inclination 60 deg.. The width thereof is about 6mum and only the parts overlapping on the pixel electrodes are opened. The slits function as the electric field distortion generating sections for distorting the electric fields of the liquid crystal layer in the pixels.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

일본공개특허 평8-22023호

[첨부그림 1]

(19)日本国**特**許庁(J P)

(2) 会開特許会報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平8-22023

(43)公開日 平成 B年(1996) 1月23日

(61) Int.CL*		微知配导	广内整理费导	Pi	技術表示箇所
G02F	1/136				
	1/1335	510			
	1/1337	δΟΩ			

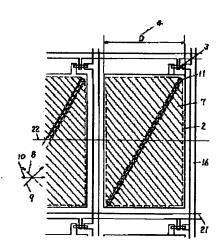
春主諸水 未諸水 耐水項の数18 OL (全 10 円)

(21) 出居青号	特局平8 —153535	(71) 出版人 000005821
		松下雕磨座景林式会社
(32) 出劇日	平成6年(1984)7月5日	大阪府門宮市大学門真1008番地
		(7公) 宛明者 分元 博文
		大阪府門実市大字門実1096番地 松下電路
		应架株式会社内
		(72)発明者 津田 圭介
		大阪府門東市大字門東1008番油 松下電路
		度凝练式会社内
		(7公) 発明者 佐谷 裕可
		大阪府門真市大字門真1000番油 松下電器
		直凝探式会社内
		(74)代型人 弁型土 小銀洽 明 (外2名)
		最終哀に統く

(54) [発明の名称] 被品表示率于とその製造方法

(57)【賽約】

【目的】 ねじれネマチック液晶等の視野角を広げる。 【構成】 スプレイ変形を含むTN配向液晶の、中央層 の液晶分子の配向方位と交差する方向に、画素電極2の 面核を概ね2等分するように共通電価7の一部削除して スリット11を入れる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】電極甲及び電極乙の両電極が液品分子を含有する液晶層を介して相対向して画素を形成し、電圧無い即期間において前記液晶分子が、対記両電極の主義面にはぼ呼行で、所定の方向に配向する対記液晶層のほぼ中央部に存在する中央層を有し、対記電極甲中のら前記電極 アカルのかう方向に沿って対記所定の方向を中心に優和クロ度はれ、前記電極甲から前記電極乙に向かってスプレイ変形を伴うように配向する表示素子において、対記所定の方向と重直でない特定の傾き角で交わり、前記電極甲の主面の始方向に平行な方向に、対記電極甲の面積をほぼ2等分する電界歪発生部位を設け、電極甲と乙間に電圧を印加したときに、前記電界歪発生部位周辺の液晶層の零電位線を、乙側に膨らんだ凸形状に歪ませることを特敵とする液晶表示素子。

【諸求項2】電極甲表面の液晶の配向方向と電界歪発生 部位との成す角が、電優乙表面の液晶の配向方向と耐記 電界歪発生部位との成す角よりも大きいことを特徴とす る、諸求項1記載の液晶表示素子。

【請求項3】電界歪発生部位が、筋状に設けた電極乙の 欠如部である、請求項1記載の液晶表示素子。

【語求項 4】 電極甲の形状が長方形であり、長方形の対 角類に沿って電極甲をほぼ面板の等しい三角形に2分す るように電界歪み発生部位を設けた、語求項1または2 何わかに記載の資品表示金子。

【請求項5】電界歪発生部位が、液晶分子または液晶層の向れかより誘電率の大きな材質で電極甲上に設けた筋状の突起であることを特徴とする、請求項1記載の液晶系示率子。

【請求項5】材質が、酸化チタンまたは酸化タンタルの 少なくとも何れか一方を主成分とする無機酸化物であ る、請求項5記載の液晶表示表子。

【請求項7】 電界歪発生部位が、少なくとも表面が導電 体の材料を含む電極甲上に設けた筋状の突起であり、前 記導電体が前記電極甲と導通していることを特徴とす る、請求項1記載の液晶表示素子。

【請求項8】 電界歪発生部位が、液晶分子または液晶層の何わかよりも誘電字の小さい誘電体の楔で電極甲を覆った前記誘電体膜の欠如部であることを特徴とする、請求項1記載の液晶表示索子。

【騎求項9】誘電体の映が、ポリイミド配向映である請求項9記載の液晶表示素子。

【請求項10】電界正発生部位が、液晶分子または液晶 層の何れかより誘電率の小さい誘電体の限で電極乙上に 設けた筋状の突起であることを特数とする、請求項1記 載の液晶表示素子。

【請求項11】電極甲及び電極乙上に設けた高分子膜が、画素よりも十分小さく、プレチルト角の異なる微小 領域に分かれていることを特徴とする、請求項1記載の 液晶表示素子。 【諸求項12】電優甲及び電優乙上での液晶分子のプレチルト角が、3度以下である諸求項1または11何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項13】対向する2枚の基版A及び日間にカイラルネマチック液晶を挟み、前記基版A上にマトリクス状に配置した複数の画素を、前記複数の画素の各々を駆動するアクティブネチを形成し、前記を仮名上には記複数の画素を複う共通電極限を形成する液晶表示よ子の製造方法において、前記共通電極限の一部を匿れ2等分するよう直線状に除去した後、前記基版A及び日をラビングし、时記基版A及びBをラビング方向が、前記基版A及びBをラビングし、时記基版A及びBをラビング方向が、前記基版A及びBを対けたときに前記直線の基板面内の重線を対け降線としておよそ90度はある向きが前記カイラルネマチック液晶のはれ方面を当であることを特徴とした液晶表示表子の製造方法。

【請求項14】対向する2枚の基板A及び8間にカイラルネマチック液晶を挟み、前記基板A上にマトリクス状に配置した複数の勘索と、前記相数の画素の各々を駆動するアクティブ素子を形成し、前記基抗Bも上には前記複数の画素を取りたは基板Bの少な機会を開発した。前記基数の画素の各々の面核を概なとちの基板上に、前記基数の画素の各々の面核を概なとち分する電界盃を発生させる標準を直線状に形成した後、前記基板A及び8上に光感光性高分子限を締布し、前記直線と偏向軸が45度をなず備光紫外線を前記基板Aまたは基板Bの一方の基板に照射して、前記を統ちとする場合となる場合を重合させることを特数とする液晶表示素子の製造方法。

【諸求項15】対向する2枚の基板A及びB間にカイラルネマチック液晶を挟む液晶表示衆子の製造方法において、対記整振Aまたは基板Bの何れか一方の基板上にマトリクス状に配置した複数の画素と、前記取数の画素のもった系型チック液晶より誘電率の大きい誘電体膜を成立し、対記取数の画素の各々の面板を2等分する直線上の前記誘電体膜を努して前記画素電極上の前記誘電体膜を展して前記画素電極上の前記誘電体膜を展して前記画素電極上の前記誘電体膜をエッチングにより院去した後、前記基板A及び基板Bを対向させたときに、前記直線の基板面内の重線を対容はとしておよそ9の度はれる向きの影响が記力が記力が記力が記り、前記はれる向きが前記カイラルネマチック液晶のはれ方向と逆となるよう。配向処理を随すことを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項16】対向する2枚の基板A及びB間にカイラルネマチック液晶を挟み、複数の画素を配置する液晶表示素子の配置方法において、耐記基板Aに画素を駆動するアクティブ素子を形成した上に誘電体限を成敗し、前記複数の画素の各々の面低を2等分する直線上の前記録電体限を残して前記画素像様上の対記録機体即をエッチ

ングにより除去した後に、面素を形成する透明電極を形成した後に、前記整版A及び整版Bに、前記整版A及び 整版Bを対向させたときに、前記直線の整版面内の重線 を対向はとしておよそBD 展線和る向きであり、前記線 れる向きが前記カイラルネマチック液晶のはれ方向と逆 となるよう、配向処理を施すことを特徴とする液晶表示 衆子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶、特にネマチック 液晶を用いた液晶表示素子に関する。

10002

【従来の技術】ネマチック液晶を用いた、表示素子は、液晶分子の配向によっていくつかのモードがある。もっとも普及しているのは、はれネマチック(TN)液晶であり、その他にホメオトロピック(重直)配向、またはホモジニアス(水平)配向の複屋折モードやゲストホストモード等がある。

【0003】T N液晶は、誘電異方性が正の液晶を、水平配向処理した電極付き基板の間に挟んで、90度捻った状態を安定状態とし、このとき液晶の配向に沿って保速面が90度回転し、保光子と快光子を直交させていると、白表示となる。電圧印刷により液晶分子が立つと、入射偏光はそのまま液晶を進むので、検光子により吸収されて無表示となる。

【0004】水平配向処理は、過常、ポリイミドをラビング処理するが、このとき、致度程度のプレチルトが生じる、従来、下N液晶では、ねじれの向きと分子の立ち上がる方向を崩えるため、液晶に微量のカイラルネマチック液晶を退せ、これのねじれ方向が安定になり、液晶層の中央部の分子が少し傾くように、上下基板でのプレチルトの向きを図10のように決めていた。

【0005】図10はセルの断面図で、画素電極2と共 遺電極7上に配向楔15を途布してラビング処理することで、 芸板上の分子92が基板面から数度起き上がる (プレチルト)、セルは偏光板12、13に壊れ、

【0006】このセルに竜圧を印加すると、ネマチック 液晶では萎枝上の液晶分子92は界間に固定されており、中間層の液晶分子93があらかじめ傾いた方向へ図110ように立っていく。パネルに対して斜めから見ると、液晶分子の硬方向90からでは棋屋折が小さいために暗く、分子の腹方向91から見ると複圧折が大きいために明るくなって、視野角によってコントラストが異なり、表示の視野角を小さくするという問題点があった。

【〇〇〇7】特間平4-149410号公韓は、TN液晶での規 野角旅存性を隆政する方法を開示している。プレチルト 向声をカイラル液晶の独れ方向と逆にすると、図12 のように中央層の液晶分子18は水平に配向し、毎年印 加時の分子の立ち上がり方向が一金的に決まらなくな る。このため、画素を形成する毎後端における母場の歪 による。 電界の傾斜の影響を受けて、画素の両端から、 立ち上がり方向の違う領域(ドメイン)に図13のよう に分かれて、従来のような視野角の非対称性が解消され るとしている。

【0008】また、電極端の電場に歪を利用して分子の傾斜方向を料御する試みは、ホメオトロピック配向でも行われている(例えば、Jean Frederic Clerc, "VerticallyAligned Liquid-Crystal Displays", SID91 DIBEST, 758頁から751頁)。ホメオトロピック配向では、誘電果方性が負の液晶を用いて、無電界時の垂直配向が、電圧印刷により液晶分子が倒れて複尾折が生じるようにする。

【0009】電圧印加時に分子が倒れる方向は、まったくの重直配向からではどちらに向くが決まらないので、 透常は弱いラビング処理を重直配向関に施して、ほんの わずか(1度程度)の傾きを付けていた。クラークは、 ラビングしていない重直配向関でも、電極の中央に小さ なスリットを設けることで、液晶分子がほぼ4つの方向 (東西南北)に分かれて倒れることを利用して、視野角 を広げた。

(0010)

【発明が解決しようとする課題】特別平4-149410号公報は、立ち上がり方向が送の2つのドメインが、画案内ではぼ同じ大きさになり、我野角が対称になると記述しているが、本発明者らの実験では、パネル内の場所により2つのドメインの面積比率は異なっていた。このため、斜め方向からこのようなパネルを見ると、ドメインの面積比率のむらが表示ムラとなってしまうという問題が生じた。

【0011】また、高い電圧を印加して液晶分子を立たせると、2つのドメインの境界であるドメイン豊から、捻れ方向が送の従来TNと同し配向が発生し、だんだんその不良配向領域が大きくなるという問題もあった。 【0012】また、クラークの方法は、分子のどの方向にも倒れ得るホメオトロピック配向では有効であったが、TN配向や水平配向は配向方向が固定されていることや、捻れていることなど条件が全く異なっており、完全に配向を制御することは難しい。また、ホメオトロピック配向は、誘電異方性が負の液晶が必要であることや、セル厚を特定の値にしないと色が付くことなど、TN液晶に比べると則限が多く、使いにくい点が多い。【0013】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために本発明の決品表示未子は、電極甲及び電極乙の両電極が液晶分子を含有する液晶層を介して相対向して画素を形成し、電圧無印加時において前記液晶分子が、対記両電極の主表面にはぼ平プでかつ所定の中央層を有し、電極甲から電極乙へ向かう方向に沿って朝記所定の方向を中心に概ね90度はれ、前記電極甲から前記策権乙に向か

ってスプレイ変形を伴うように配向する表示素子において、前記所定の方向と重直でない特定の傾き角で交わり、かつ前記電極甲の主面の曲方向に平行な方向に、前記電帳甲の面接をほぼ2分する電界至発生部を設け、電 極甲と乙間に電圧を印加したときに、前記電界歪発生部位周辺の決島層の等電位換を、乙側に膨らんだ凸形状に至ませる様成により上記課題を解決できる。

【0014】また、本発明の表示素子は、複数の画素電便の面接をほぼ2分する位置に、電界至部位を設ける財 遠方法によって達成され、その電界至発生部位は、画素 電極をエッチング等の手段で形定の位置に電極欠如部部 を作成する、画素電極上または共通電極上の所定の位置 に突起部を設ける等の手段で形成できる。

(0015)

【作用】中央層の液晶分子の向きと交差する画素電極端の電界の傾斜により、画楽電極端部付近の分子の立ち上がり方向が決まることは、特開平4-149410号公報の記載の通りであるが、2つのドメインの境界の位置は、上下の番級のプレチルトの微妙な違いや配面限上の微妙な凹凸といった偶然に左右されてしまう。

【0016】本発明は、画素内部に線状の電界登発生部位を所定の条件を満たすように設けることにより、ドメインの境界が電界歪発生部位上に固定でき、ドメインの面積を必ず等しくできる。ここで所定の条件とは、簡単にいうと、画書電極端の電界の傾斜方向と、同じ方面の傾斜電界を電界歪発生部位の傾斜電界を発生させると、同方向の傾斜電界に挟まれた領域は、その幅が広ずぎなければ均一なドメインになる。

【ロロ17】電界歪発生部位の後割は、傾斜電界を発生させて近傍の分子の立ち上がり方向を固定するだけではなく、傾斜電界に挟まれた傾極を物一化するための動的な広等過程の制御も担っている。すなわち、電界歪発生部位の電位は、その周辺の画素電極上の電位とは不達較または急激な変化になっている。

【0018】この様な電位が急激に変化するような部分 の近傍では、電界強度が強くなる。そのため、他の画素 部より、先に応答が始まり、内部が均一化されていくの である。

【0019】また、線状の電界歪発生部位の幅が例えば 数 p m 程度と非常に狭い場合は、対向基板側での電界の 顔斜が小さくなるが、傾斜の大きい電界歪発生部位 個差 板の近傍が先に応答するために、このときでもドメイン を均一化できる。

[0020]

【実施例】以下、本発明の具体例について詳細に述べ ス

【0021】(実施例1)図1、図2は、本発明の第1 の実施例の液晶表示素子の平面図及び断面図である。図 2は図1の一点鎖線部22の断面図である。下茎板1上 には、酸化インジウム線(ITO)の画素電極2及び、 画素電極2を駆動する溶解トランジスター3が形成して ある。上基版20上には、クロムからなるブラックマト リクス遮光層4とカラーフィルター5、二酸化理素から なるオーバーコート層6、ITOの共通電優7を形成し ている。但し、ブラックマトリクス遮光層4は、図1の 平面図では図示しにくいので逸光層のない頃口部17に 左上がり斜線を描いており、遮光層4は間口部以外をす へて覆っている。

【0022】それぞれの電優上にはポリイミドAからなる配向製15を塗布し、下萎坂は方向Bへ、上萎板は方向 9ヘラビングし、直径5 μmの球形スペーサを散布して、セル厚5 μmの空セルを組み立てた。

【0023】そして、ネマチック液晶に左回りのカイラル活加剤S-811を活加して、カイラルピッチを50μmとした液晶14を空セルに注入した。このとき、セル甲方向の中央層の液晶分子18は、萎切に水平で、方向10を向いており例えば図12のようにスプレイ変形を含んだTN配向(以下ではスプレイTN配向と呼ぶ)になっている。

【0024】共通電極7は、配向膜を途布する前に、フォトリングラフィーと、ヨウ化水素によるエッチングにより! TOを直接状に除去し、スリット11を開けてある。共通電極7はスリット11以外を罹っている。スリット11は方向10と約60度の傾きをもって画集の対角段に沿っている。その幅1約61mで、画沸電極と重なる部分にだけ開けてあり、画沸内の液晶層の電界を歪ませる電界至禁生部位として機能する。そして、図2のように爆光振12、13を上下の基版の外側に、方向8、9に偏光镜を合わせて配置している。

【0025】なお、下基板上のTFT3、及びソース及びゲート配換15、21は、液晶への直流電圧印加をきける為の保証数19で覆われている。また、本実施例では共通電極表面にオーバーコート層を設けているが、これには本質的な意味はなく、オーバーコート層がなくても問題はない。

【0026】図3は、従来の特別平4-149410号公報に記載の構成の画書に、電圧を印加したときの表示状態を示した中面図である。液晶分子が立ち上がると、まず、電極端から立ち上がり方向の異なる例えば図13に示す2種のスプレイTN配向が発生(図3(e))し、やや遅れで画来内部にしずわかの欲少なスプレイTNドメインが発生(図3(b))し、これらのドメインは減長、吸収されて、2つのドメインに分かれる(図3(c))。【0027】しかし、ドメインの境界のドメイン敷32の位置は、実験を繰り返す度に少しつつ異なり、また、一方のドメインの面積が他方より非常に大きくなるの出動のから観察すれば退流として見えるので確認できるが、従来の液晶パネルでは分かれたドメインの面積比率のむ

らのため、パネル内で浪災むらが非常に目立ってしまう。

【0028】また、表示が十分黒くなる飽和電圧5Vを しばらく印加すると、右れじれの配向がドメイン盤32 の一部が切れて発生し、後々に大きくなってスプレイT Nの類域がなくなってしまう場合があった。右れじれ配 向は電圧を下げてもすぐには消失せず、斜のから見たと きに表示欠解画素のように見えてしまう。

【〇〇29】これに対して、図1の本発明の液晶表示会 子では、図4(e)のように、画素電優端とスリットの 転部で、同じ立ち上がり方向のスプレイTN3〇e、3 〇 b が発生し、次に図4(b)のように中間部に小さな ドメインが発生しかけるが、すぐに図4(c)のように 転部と同じドメイン3〇で均一化され、同時に、スリッ トの反対側は逆の立ち上がり方向のドメイン3 1 で占め られる。

【0030】このように、従来例と異なり、2種のスプレイT N間のドメイン壁32は、必ず、スリット11上に固定され、2つのドメイン30、31の間接は正確に等しくなり、大面域の液晶パネルでもむらなく視野角を対称にできる。また、対称になるだけでなく、 過常のドメインに分かれないT Nでは、 コントラスト5以上で、かつ、 略調が反転しない視野角が、分子の立ち上がり方向では10度、送からは20度程度であったのが、±40度までながった。

【0031】図2の本発明の液晶表示素子に電圧を印加した時に、液晶層へ印加される電場の等電位線分布を計算すると、およそ図5のようになる。図中等電位線があ線群40で、画漆電極2と共通電極7上に配向機があり、液晶を挟んでいる。干華板1と20はガラスである。電極スリット部11近傍の等電位線はスリット側に膨らんだ山形(凸形状)に至む。スリット幅部及び画素電極端部の両脇の、等電位線の間隔が狭い部分(+印部)は電界強度が画素上よりも強くなっている。

【0032】スリットの方向は、液晶層の中央層の分子の配向方向と重直でなく、図1のように画衆の対角鏡に沿って斜めに配置する方がよい。図1のようにラピング方向に対してスリットを配置することにより、中央層の分子の配向方向と直交する場合に比べて、スリットの幅を挟くしても、ドメインが2つに分割できる。直交の場合は10μm以上の幅が必要であった。

【0033】また、電界歪発生部位を斜めに配置することにより、駆動信号レベルを白から黒に切り替えた時に、直交配置では過渡的に発生する逆チルトドメインを防止することができた。

【0034】実施例1において、ラビング方向をそのままにしてスリットをもう一方の対角線に沿って形成した場合は、ドメイン里をスリットに沿って均一に形成することはできなかった。このことから、スリットの形成方向は、TFTアレイ季線(下季物)表面の液晶の配向方向は、TFTアレイ季線(下季物)表面の液晶の配向方

向とスリットの成す角が対向(上基板)表面の液晶の配向方向とスリットの成す角よりも大きいことが好ましい。

【0035】また、本実施例の液晶表示素子では、電圧を例えば10V以上にあげても、従来の特開平4-149410号公報に記載の構成のパネルのように、右れじれTNが発生するという問題は生じなかった。これは、本実施例では、ドメイン里は電極のないスリット部にあるため、ドメイン里に電圧が印加されないためであると思われる。

【0036】本実施例の2種のスプレイTN間のドメイン塞をよく観察すると、電圧を印加して例えば他の部分が黒くなっても、ほぼ初期の白い状態のままで光抜けが生じている。すなわち、欠略部は等波粉として機能しているので、ドメイン壁部の液晶分子はあまり立ち上がらずオオれた状態を保っているはずである。

【0037】このようなスプレイTN間ドメイン堡内の 寝た分子に奄圧を印加することで、ドメイン壁自身の安 定性が悪くなり、逆ねじれTNが生じたやすくなる 砂 を えられる。実際、逆捻れTNとスピースルとの 配の欠解は、奄圧無印加でも 復居がぼとんどなく、 鬼面配向に近い状態となっており、このことからら、スプレイTN間のドメイン壁の分子が奄圧により立つことが 逆捻れTNを発生させている原因であることが政える。【0038】また、過光、ブラックマトリクス連光層はでしたが、本実施別では、奄圧を印加してもスリットを放下させるので、図1のようにスリット。11の下にもブラックマトリクス連光層はもずしも必要ではなく、スリットの個が狭い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしでも実用い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしでも実用い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしても実用い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしても実用い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしても実用い場合は光光浪れの程度も小さく、速光層なしても実用に

問題ないコントラストが確保できる。実際、本実施例の

場合も遮光層なしで100以上のコントラスト比が得ら

【0039】図1の構成で、画素電極のサイスと画素電極短辺の長さりとを変えた場合の、電圧に対する応答を調べた。長さりが100μmでは、上記の実施例の場合と同様に電極端の応答に続いて、中間部に小さなドメインが生じてから遠やかに均一化するが、りか50μmでは、画素端の応答から直接均一な2つのドメインに成長する。逆に、りを200μmと大きくした場合では、0火か55Vのステップ電圧を印加したときに、小さなドメインができてから均一化するままでは数百ミリ吟かかり、応答速度上の問題があった。

【0040】また、ポリイミドAは、基板面と界面液晶分子長軸とのなすプレチルト角が約2度から3度の配向限であったが、プレチルト角が約3度と大きいポリイミドBを用いると、長さ口が100μmでも小さなどって、ソルメリ、均一なドメインに分かれなかった。従って、均一な配向限を用いる場合は、プレチルトは3度以下

れた.

201<u>2 - 188</u>2 1993

で、ドメイン制御性の観点からはできる限り低い(プレ チルト角が0度に近い)方がよい。

【0041】本発明の液晶表示衆子に適した配向方法としては、ボリイミドをラビングする以外に、例えばポリビニル4-メトキシシンナメートのような無外線硬化樹脂を基板上に途布し、偏光紫外線を照射して重合方向に液晶分子は配向し、ブレチルトは無くなる。従って、電圧無印加の状態では基板界面から中央層まで、すべて水平に配向する。例えば図1の構成で、方向8及び9と偏光铀とが平行な偏光紫外線を、上下の幕板にそれぞれ照射すれば、はれの向きはカイラル液晶のはれ方向で決まる。

【0042】さらに、画素が大きい場合等に、ドメインが均一化する迄の時間を選少させるだめ、2種のポリイミドの退合溶液を塗布することが有効であった。すなわち、低ブレチルトのポリイミドAの5%NMP(N-メチルーピロリドン)溶液と、高ブレチルトポリイミドBの5%NMP溶液をを8・2で退合した溶液を、スピンナーで上下茎板上に塗布し、焼成したところ、配向膜に直径数μmの微小な鼻状のむらができた。

【0043】成分分析の結果、微小部が主にポリイミドB、背景部がポリイミドAであり、温合溶液が途布・焼成中に相分離した膜であった。このような、相分離配向膜を例えば図1の構成で、長さDが200μmのパネルで用いると、電圧印加時に画素中に出現する小ドメインのサイズが小さくなり、数が非常に増え、2つのドメインに均一化する迄の時間が、均一な膜の場合の半分以下になった。

【OO44】以上のように、本発明の第1の実施例の構成により、視野角が完全に上下対称で広くなり、従来のようなむらを生じることがなくなる効果がある。

【0045】(実施例2)図6は、本発明の第2の実施例の液晶表示素子の新面図である。図1、2に示した実施例1では、共通電極を一部終去することにより傾斜電理を発生させたが、図6では二酸化珪素からなるストライプの土手状突起50を、図1のスリット11と同じ位置にフォトリングラフィー法を用いて設けた、共通電低フにスリットが無くなった事以外の構成は、すべて図1と同じである。但し、本実施例の土手の高さは約1μm、幅が6μmである。

【0046】このときの、等極位線の分布を有限要素法で計算すると、実施例1の場合と同様に、土手近傍の等電位線は、土手の中点上をピークとする土手側(電界歪発生部位)に膨らんだ凸形状に歪むことが確認された。【0047】図6の決晶パネルに電圧を印加したところ、長さ0が10ペルールの場合は実施例1と同様に、速やかにドメインが2つに分離し、視野角を対称にし広げることができた。

【0048】但し、土手の材料としては、液晶(長軸方

向の比請電率は8前後)より誘電率が小さければ同様の電界分布となるので、二酸化珪素に限らない。例えば液晶への溶け出しがないようなフォトレジストなどもよい。

【0049】また、土手上に発生するドメイン象に印加される奄圧が弱いので、実施例1で述べた、通常TNの発生が抑えられる効果もある。

【0050】(実施例3)図7は本発明の第3の実施例の液晶表示表子の助面図である。実施例1、2では、共通電極側に電界至発生部位を設けたが、本実施例では下下工業子側塗板の画素電極上に設けた構成である。図7の曲線群61は、画素上の等電位線の様子を概念的に詳いている。画素電極側に設ける場合は、電界歪発生等位を設けることで等電位線の密度、すなわち電界強度が増すようにすることで、画素電極と逆側に等電位線を影らますことができる。

【0051】従って、図7の土手の材料としては、実施例2と逆に、液晶より誘電率の大きな材料、あるいは、 返電体で突起を作って電極間距離を退らして電界強度を 上げればよい。誘電体材料としては、酸化チタンや酸化 タンタルや、チタン酸パリウムなどがよい。

【0052】本実施例の土年部分の製法としては、例えば画素電極を先に設けた後に、エドエスびソース、ドレイン電極を作成した後、誘電体層として二酸化チタンをスパッターにより的500nm候み、土手となる部分以外の画素間口部をエッチングにより除去する。こうして、画素電極上に、幅8μm、高さ0.5μmの土手60を作成した。このとき、保護既19も同じ二酸化チタン酸を残すことで同時に形成する。その上に、ポリイミドAの配向取15を途布し、図1と同様の方向にラビング、パネル組立をし液晶を1入した。この場合も、実施例2と同様に長さDが100μmの場合は、土手を塊に2つにドメインが明確に分離した。

【0053】画書電極を、TFT及びソース、ドレイン電極の後に付ける場合は、例えば図8に示した構成がよい。クロムからなるソース、ドレイン電極上に、二酸化理素の既をスパッターで約40.0 n 所積み、土手70となる部分以外の画素間口部をエッチングにより取り去る。その上から、ITOを成限、エッチングして画素電極71を形成すれば、電極が土手状に突起して電界歪発生部位となる。この場合も、同様にパネルを作成したところ、誘電体の場合と同様に、ドメインの明確な分離が見られた。

【0054】ソース、ドレイン形成時に、「画素上にソース、ドレインと国ーの金属で同様の土手を設け、画素と 築通させて同竜位とした場合も、やはり同様にドメイン の明確な分離がみられた。

【0055】(実施例4)本発明の第4の実施例の液晶 表示無子の断面図を図9に示す。画無電機上に感光性ポ リイミド(東レ製フォトニース等)を500nm途布 し、露光後現像し、中央部の海80の部分を除去する。 海80の平面的な位置及び方向は、図2の平面図におけるスリットと同じである。本実施例の海の相は約6 μ m にした。このポリイミド联81を、実施例1 と同方向に ラピングし、パネルにして液晶を注入し、配向させた。 【0056】この場合も、実施例3 と同様に、長さらが 1 0 0 μ m では海を塊にドメインが分かれて、規野角を 広げることができた。本実施例では、ポリイミドが付いている部分は毎界強度が弱く、消部との液晶層にかか る母界強度の方が強くなり、実施例3の場合と同様に、 電界至発生音弦(海)により共通電係側に影らんだ凸形 状に等電位線が歪んでいる。

)

【0057】なお、フォトニースの代わりに、有機溶剤 に溶ける可溶性ポリイミド(日本合成ゴム製:AL10 51等)を途布し、フォトリングラフィーによりパター ンニングしてもよい。

【0058】以上のように、本発明の液晶表示素子では、具体的な構成は様々であったが、画素内の電界歪発生 群位を、れじれネマチック液晶に適した。所定の方向に設けることにより、異なる配向のドメインのサイズを正確に制御でき、視野角を対称化し、広げることができた。

【0059】具体的な実施別においては、極界歪発生部位を画来の対角線に沿って海技的に形成したが、毎界歪発生部位は完全に対角線に沿わなくても異なる配向のドメインを制御することが可能である。また、毎界歪発生部位は必ずしも1画素内に連続して設ける必要はなく、財動的に設けても、ドメインの料御は可能である。

【0060】上記4つの実施例では、アクティブマトリクス型の液晶パネルであったが、関えば上下基板がストライプ電極からなる単純マトリスクの場合でも本発明は 育効であり、この場合は、中央層の分子の方向と交差する電極の辺を有する基板と、逆側の基板上の電極にスリットを入れるとよい。

【0061】さらに、実施例1で記載したプレチルトが 低い方(3度以下)がより大きな画素でもドメインの分 縫が明確なこと、及び、大きな画素では相分離膜を用い た方が応答速度が速くなる効果は、実施例2から4の場合でも同じである。

【0062】また、実施例1から4の電界歪発生部位の うち、設置する壁板が互いに異なるいずれか2つの精造 を両方設けてもよい。

[0063]

【発明の効果】本発明の液晶表示素子は、れじれネマチックモードで、電圧無印加時に液晶層の中央層の分子が水平配向している液晶素子の画素中に、 基板間中央層の分子の配向方位と斜めに至わる方向に、 強状の電界歪発 生部位を設けることにより、電圧を印加したときに、分子の立ち上がる方向が逆で、従って視野角方向が逆にな

る2つのドメインが、電界歪発生部位を境に、正確に画 集を2分する。

1

【0054】このため、従来のように斜め方向から見たときのムラを生じることなく、視野角を対称に、かつ、なげることがことができる効果がある。

【0065】また、特に、電界歪発生部位が電極を削除 する構造の場合、スプレイ変形を含むTN配向から、逆 なじれのTNが出現するという問題が生じないという効 果もある。

【図面の簡単な証明】

【図1】本発明の第1の実施例の液晶表示素子の平面図 【図2】本発明の第1の実施例の液晶表示素子の断面図 【図3】(a)は、従来の液晶表示素子の2種のスプレイTN配向が発生する様子で、電圧印加直後の様子を示す拡大平面図

(b) は、従来の淡晶表示素子の2種のスプレイTN配向が発生する様子で、画索内部にスプレイTNドメインが発生する様子を示す拡大平面回

(c) は、従来の液晶表示余子の2種のスプレイTN配 向が発生する様子で、2つのドメインに分かれる様子を 示す拡大平面図

【図4】(a)は、本発明の第1の実施例の液晶表示素子の電圧印加直後の様子を示す拡大平面図

(b) は、本発明の第1の実施例の液晶表示素子の中間 部に小さなドメインが発生する様子を示す拡大平面図

(c) は、本発明の第1の実施例の液晶表示素子の端部 と同じドメインで均一化された様子を示す拡大平面図

【図5】本発明の第4の実施例の液晶表示素子に等電位 線分布を示す断面図

【図6】 本発明の第2の実施関の液晶表示素子の断面図 【図7】 本発明の第3の実施関の液晶表示素子の断面図

【図8】本発明の第3の実施例の液晶表示素子の断面図

【図9】本発明の第4の実施例の液晶表示素子の断面図

【図10】従来の液晶表示素子の断面図

【図11】従来の液晶表示素子の断面図

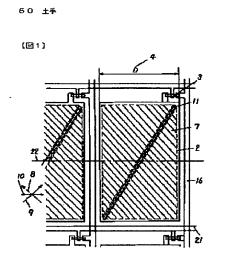
【図12】従来の液晶表示素子の断面図

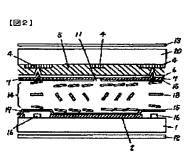
【図 1 3】従来の液晶表示条子の断面図 【符号の説明】

1 下基版

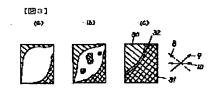
2 画素電優

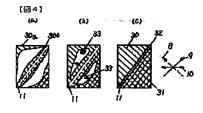
- 3 薄膜トランジスター
- 4 ブラックマトリスク遮光層
- 5 カラーフィルター
- 7 共通管極
- 8 下基板のラビング方向
- 9 上巻版のラピング方向
- 10 中央層の液晶分子の配向方向
- 11 スリット
- 40 等電位額
- 50 土手

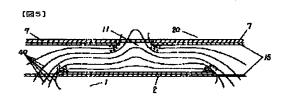


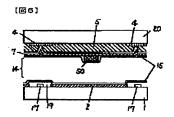


80 溝

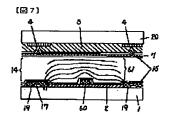


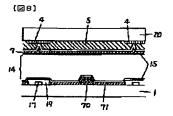


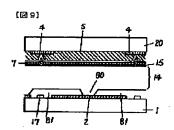


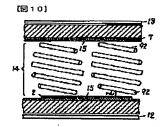


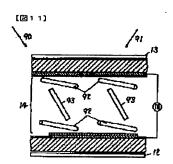
10-8

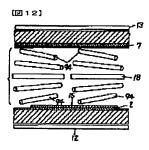












10-9

(E) 13)

フロントページの続き

(72)発明者 西村 紀子 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 胸田 尚英 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内